

法政大学イオンビーム工学研究所報告
No. 41. 2020年度 目次

(出版者 / Publisher)

法政大学イオンビーム工学研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

Report of Research Center of Ion Beam Technology, Hosei University / 法政
大学イオンビーム工学研究所報告

(巻 / Volume)

41

(発行年 / Year)

2022-02-28

法政大学イオンビーム工学研究所報告

No. 41 2020

目 次

巻 頭 言	西村 智朗 (1)
1. 研究ノート	
1. 低転位密度基板を用いたGaN p-n接合ダイオードの研究	太田 博、浅井 直美、三島 友義 (3)
3. 重水素標準試料の合成とERDA/RBSによる評価	岡崎 哲也、西村 智朗、高井 和之 (11)
9. 加速器用絶縁ガスの循環型乾燥装置の開発	西村 智朗 (33)
2. 第39回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム	(36)
3. 年間事業報告	西村 智朗 (41)
4. 研究の現状	(43)
5. 研究成果発表論文リスト	(45)
6. 研究所組織	(56)
編集後記	(57)